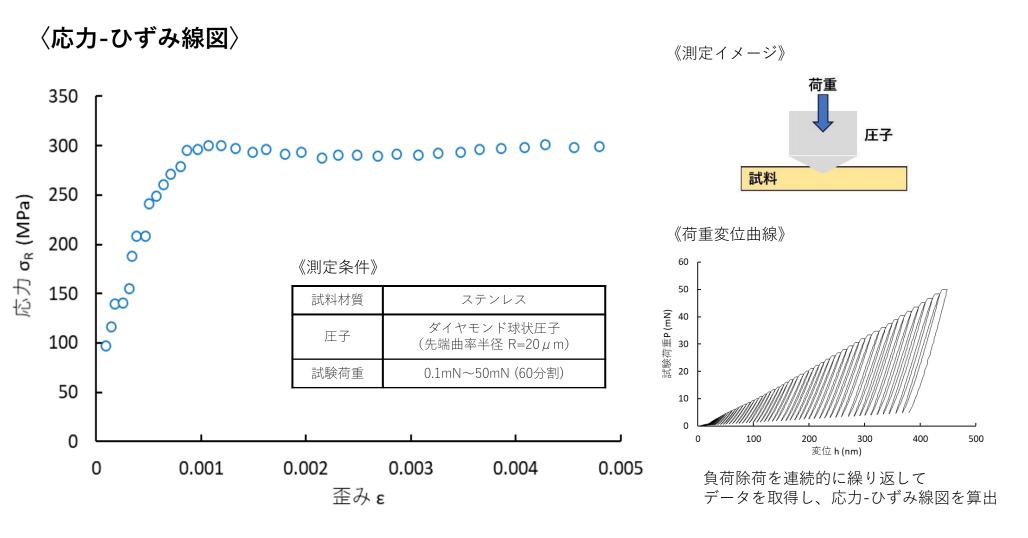
ナノインデンターによる擬似的な材料強度測定





薄膜および各種試料の微小部を狙って擬似的な応力-ひずみ線図の取得が可能